株式会社国際技術開発センター

東京都千代田区内神田1 - 15 - 6藤井第二ビル TEL03 - 3294 - 8061(代)

T E L 0 3 - 3 2 9 4 - 8 0 6 1 (代 F A X 0 3 - 3 2 9 4 - 8 0 6 3

ニュースガイドNo, 11126

< 日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! http://www.itdc-patent.com

*最新の特許情報が満載!

貴金属メッキ方法と工程

[登録:公開編]平成28年(1年間) 100点

(税込価格) (本体価格)

全文PDF CD-ROM版(抄録版付)¥25,920-¥24,000-全文紙収録 B5製本版¥25,920-¥24,000-CD-ROM版·B5製本版 一括購入¥38,880-¥36,000-

<u>既刊関連セットのご案内</u> (本体価格)					
No,11045	登録·公開	貴金属メッキ方法と工程	平.27	70点	¥20,000
No,11021	"	<i>II</i>	平.26	68点	¥20,000
No,10875	<i>''</i>	<i>II</i>	平.25	67点	¥20,000
No,10817	<i>''</i>	<i>II</i>	平.24	69点	¥20,000
No,10702	"	<i>II</i>	平.23	69点	¥20,000
No,10567	"	<i>II</i>	平.22	70点	¥24,000
No,10429	"	<i>II</i>	平.21	72点	¥24,000
No,10293	"	<i>II</i>	平.20	78点	¥ 25,800
No,10157	"	<i>II</i>	平.19	88点	¥27,500
No,10047	"	<i>II</i>	平.18	89点	¥27,700
No,9920	"	<i>II</i>	平.17	84点	¥ 25,800
No,9787	"	<i>II</i>	平.16	87点	¥23,400
No,11002	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.26	70点	¥20,000
No,10891	"	<i>II</i>	平.25	70点	¥20,000
No,10830	"	<i>II</i>	平.24	70点	¥20,000
No,10700	"	<i>II</i>	平.23	59点	¥ 18,000
No,10579	"	<i>II</i>	平.22	59点	¥ 18,000
No,10493B	"	<i>II</i>	平.21	60点	¥18,000
No,10493A	"	<i>II</i>	平.20	60点	¥18,000

^{*}お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしおりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お申込書

会社名	ご注文内容		
所属部署名	<u>ニュースガイドNo.</u> <u>題名</u>	CD-ROM版 or B5製本版 or 一括購入	
		合計¥	
担当者名	E-mail:		
	TEL:	FAX:	
<u>住所:</u> 〒			

貴金属メッキ方法と工程 No.11126

[登録·公開編] 平成28年(1年間) 100点

CD-ROM版 ¥ 25,920

27 電子部品用金属材料

JX金属株式会社

B5製本版 ¥25,920 (全て税込価格)

以下47点省略

(CI	D-ROM版·B5製本版	一括購入 ¥38,880)
1 金化合物の新規製造方法	小島化学薬品株式会社	28 真空チャンバー構成部品 太陽誘電ケミカルテクノロ ジー株式会社
2 銀めっき材	DOWAメタルテック株式会 社	電子部品用金属材料及びその製造方 29 法、それを用いたコネクタ端子、コネク JX金属株式会社 タ及び電子部品
3 銀めっき材	DOWAメタルテック株式会 社	30 樹脂/銅めっき積層体およびその製 国立研究開発法人産業技 造方法
4 メソポーラス金属膜の製造方法	国立研究開発法人物質·材 料研究機構	31 無電解白金めっき液、その製造方法、 メタローテクノロジーズジャ 及び白金皮膜の形成方法 パン株式会社
5 電気接点部品用金属材料	古河電気工業株式会社	電子部品用金属材料及びその製造方 32 法、それを用いたコネクタ端子、コネク JX金属株式会社 タ及び電子部品
6 ニッケル上に銀ストライクを電気めっき する方法	ローム アンド ハース エ レクトロニック マテリアルズ エルエルシー	33 圧入型端子及びそれを用いた電子部 JX金属株式会社
7 シアン化物を含まない銀電気めっき液	ローム アンド ハース エ レクトロニック マテリアルズ エルエルシー	34 還元型無電解金めっき液及び当該 めっき液を用いた無電解金めっき方法 小島化学薬品株式会社
8 自己潤滑性コーティングおよび自己潤 8 滑性コーティングの生産方法	ティーイー コネクティビティ ジャーマニー ゲゼルシャフ ト ミット ベシュレン・・・	35 メソポーラス金属膜 国立研究開発法人物質・材料研究機構
9 細線回路の製造方法	アトテック・ドイチユラント・ゲ ゼルシヤフト・ミット・ベシユ レンクテル・ハフツング	36 通信用クラッドワイヤおよびコード ジャパンファインスチール株 式会社
10 金化合物の新規製造法	小島化学薬品株式会社	半導体装置、積層型半導体装置、封 37 止後積層型半導体装置、及びこれらの 信越化学工業株式会社 製造方法
金属材料のめっき方法および固体高 11 分子電解質膜・触媒金属複合電極の 製造方法	三菱電機株式会社	半導体装置、積層型半導体装置、封 38 止後積層型半導体装置、及びこれらの 信越化学工業株式会社 製造方法
長尺導電性基板の電気めっき方法お 12 よびこの方法を用いた銅被覆長尺導 電性基板の製造方法並びに・・・・	住友金属鉱山株式会社	39 ノンシアン金化合物の新規製造方法 小島化学薬品株式会社
13 2重金めっき方法及び電子部品	日栄技研株式会社	40 ノンシアン金化合物の新規製造法 小島化学薬品株式会社
14 被覆物および方法	エクスタリック コーポレイ ション	41 めっき装飾品、筆記具及びめっき装飾 名古屋メッキ工業株式会社 品の製造方法
15 めっき積層体の製造方法及びめっき 積層体	オリエンタル鍍金株式会社	電子部品用金属材料及びその製造方 42 法、それを用いたコネクタ端子、コネク JX金属株式会社 タ及び電子部品
16 コネクタの製造方法及び銀のめっき方法	株式会社フジクラ	43 耐フレッチング性及び耐ウィスカー性 の被覆装置及び方法
17 電磁波シールド用金属箔及び電磁波シールド材	JX金属株式会社	44 銀硫化防止材、銀硫化防止膜の形成 方法及び発光装置の製造方法 日立化成株式会社
18 電磁波シールド用金属箔及び電磁波シールド材	JX 金属株式会社	45 Agめっき電極部材の製造方法 株式会社神戸製鋼所
19 電磁波シールド用金属箔、電磁波シールド材、及びシールドケーブル	JX金属株式会社	46 シアン系電解金めっき浴及びこれを用 メタローテクノロジーズジャ いるバンプ形成方法 パン株式会社
20 メタライゼーション処理、混合物、および、電子デバイス	ラム リサーチ コーポレー ション	47 電気素子 矢崎総業株式会社
21 連続メッキ用パターニングロールの製造方法	株式会社シンク・ラボラト リー	48 被コーティング物品およびそのコーティ エクスタリック コーポレイ ング方法 ション
22 チップ電子部品の製造方法	サムソン エレクトロ・メカ ニックス カンパニーリミテッ ド・	表面処理金属材、キャリア付金属箔、 49 コネクタ、端子、積層体、シールドテー JX金属株式会社 プ、シールド材、プリント配・・・
23 有機金化合物結晶の新規製造方法	小島化学薬品株式会社	金属基材の表面に複数のAg-Sn合 50 金層を有する導電材およびその製造 国立大学法人岩手大学 方法
24 金レジネートの新規製造法	小島化学薬品株式会社	51 金めっき用ノンシアン金化合物の製造 方法 小島化学薬品株式会社
25 非導電性基板の直接金属化方法	エンソン インコーポレイ テッド	52 ノンシアン金化合物 小島化学薬品株式会社
26 フレッチング摩耗破片誘発抵抗率増大を起こしにくい部品を製造する方法27 電子部品田全属材料	オリン コーポレイション	53 端子用部材およびその製造方法なら 株式会社オートネットワーク 技術研究所 !! 下47 占 谷 略